計測システム研究会2016 2016年10月13,14日

KEKにおける次期光源計画「KEK放射光」と 計測システムに対する期待



放射光科学研究施設(Photon Factory)@KEK



Photon Factory の利用



- 年間3000人以上のユーザー(海外から8%程度,産業界から8%程度)
- 1300人を超える大学院生を受け入れ、人材育成に貢献

様々な国家プロジェクトへの参加

- 先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業
- 創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業
- 光・量子科学拠点形成に向けた基盤技術開発
- 元素戦略プロジェクト

世界の中のPhoton Factory

PFは建設後30年以上たった現在で高いアクティビティを保っているが...,

光源輝度の不足, 少ない直線部 ⇒ 高品質ビーム(マイクロビームなど)を使う実験は困難

PFは光源としての競争力を失いつつある



CALL AND A

Indicactive Samples

Loat X way Adverture of

tv

or Surface and Federatintoce

India Diffestion

100

Microsom

KEK 放射光計画

Kingy Californian and Alfermany Spectroscopy of Math Press, A

Microficticular Coversition with the Drug Device

Redation Biology, Soft X-my Statticanney for Referctive Density

figh-pressure and Harr-temperature X-ray Officacion





KEK放射光のコンセプト

○世界最高の高輝度放射光を用いてトップサイエンスを 創出するとともに、最先端の研究・開発を通して、日本の 未来を支える人材を学術界から産業界にわたって幅広く 育成する。

〇我が国に不可欠な先端基盤研究施設として、トップサ イエンスに端を発する幅広い研究を展開し、多種多様な 学術研究および産業応用研究を支える。

世界最高レベルの低エミッタンス光源

KEK放射光源加速器の主要パラメータ

エネルギー	3 GeV		(and)
ラティスの型	HMBA (Hybrid Multi-Bend Achromat)		
セル数	20 セル		
周長	570 m		ALL A
直線部	5m級長直線部:20, 1m級短直線部:20		
最大ビームライン数	58(長直線部:18,短直線部:20,偏向電磁石部:20)		
蓄積電流値	0 mA	500 mA	
水平エミッタンス	0.13 nm rad	0.31 nm rad	
垂直エミッタンス	-	8.2 pm rad	
進行方向に曲げ角を変える 偏向電磁石 偏向電磁石 していたしていたの模式図 Im 直線部			

- 最新型ラティス"Hybrid Multi-Bend Achromat (HMBA)"を応用し、各セルに 長直線部と短直線部を持つ独自設計.エネルギー3GeVで世界最高レベル の低エミッタンス光源 (0.13 nm rad)を実現する.
- 最大58本(うち挿入光源38本)のビームラインが設置可能な設計により、高 性能の光を広い分野のサイエンスで共有できる.

世界最高の輝度がもたらすブレークスルー



軟X線領域でPFより3桁, SPring-8より2桁以上 輝度が向上。最新の施設 であるMAX-IVも上回る。

軟X線 (~1 keV): 電子状態の観察 硬X線 (~10 keV): 構造の決定

⇒物質・生命科学に 最適化された光源

高いコヒーレントフラックス ⇒ 高い空間分解能 (~10 nm) 小さい光源サイズ, 高い平行度 ⇒ 高いエネルギー分解能 (~10 meV) より微小な領域に対して, より精密な構造・電子状態の観察が可能に

分解能のフロンティアを切り拓く



KEK放射光が拓くトップサイエンス



軟X線領域のビームライン設計





$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

気体を直接反応させるには、大きなエネルギーが必要 ⇒ 「触媒」の登場 触媒上で何が起こっているのか? そんなに単純なものではない



Pt上におけるO₂とH₂の反応 (STMによる観察)

OH? C. Sachs et al., Science 293, 1635 (2001).

65 nm

0 + H?

ナノスケールのリングが拡がっていく ⇒ 反応のフロンティア

反応·2H

→H₂O



OHがフロンティアとなって, 空間的 に拡がりながら反応を進めていく

化学反応は不均一かつダイナミック

⇒ 場所ごとの化学種の種類,量,構造が時々刻々と変化 時間と位置を同時に分解して観察することで初めて、反応の仕組みが理解できる

コヒーレンスを利用した化学反応の観察





+分に大きい、均一な物質であれば、スピンの伝わり方は予測できる

ナノ領域ではどのように伝わるのか? 表面・界面を含む薄膜では? 物質の端におけるスピンの波の反射,減衰,特有な波形 表面・界面における特異な磁気的性質

⇒ 空間+時間を分解したスピンの観察が必須

コヒーレンスを利用したスピンの時空間分解観察



スピンの伝播の観察 (シミュレーション)

円偏光軟X線の元素選択性、スピン敏感性を活かしたpump & probe 測定



磁性体の組成、形状、界面の状態などによるスピン伝播の違いを解明

KEK放射光 ⇒ 5 nm resolution, ~10 s/frame エネルギー30点, delay time 60点として ~5 h (1データセットあたり)

※ 現状(ALS等)では30 nm程度の集光ビームを利用して, 100 s/frame 程度

計測システムへの期待

高い空間分解能を実現するために



パルス放射光を用いた時空間分解観察

スピンの伝播の観察(シミュレーション)

円偏光軟X線の元素選択性、スピン敏感性を活かしたpump & probe 測定



磁性体の組成、形状、界面の状態などによるスピン伝播の違いを解明

KEK放射光 ⇒ 5 nm resolution, ~10 s/frame エネルギー30点, delay time 60点として ~5 h (1データセットあたり) ※ 現状(ALS等)では30 nm程度の集光ビームを利用して, 100 s/frame 程度

時間分解能自体はX線のパルス幅で決まる スピン励起とX線パルスの同期,遅延制御が必須 現象の繰り返しがパルス間隔より遅い場合には、シグナルを選別する必要(~ns)

高エネルギー分解能測定



共鳴軟X線散乱による「動的ストライプ」観察(シミュレーション)



※ 現状(SLS等)では 50 meV程度

回折格子を用いて非弾性散乱軟X線を分光 エネルギー分解能を決める重要なファクターは検出器の位置分解能 (できれば<5 µm) 軟X線(<1 keV)における感度が高いことも重要

超ハイスループット構造解析





新しい光を、ここから。

自然科学は、万物の成り立ちやしくみを探求しようとする好奇心から始まりました。その知的活動は、時を経て、現代の我々の生活を豊かにしています。

この連鎖を未来につなげるために、高エネルギー加速器研究機構(KEK)では、 「学術研究」と「人材育成」の拠点として、加速器やビームラインの技術、大学共 同利用の経験を集結した、世界最先端の高輝度光源施設「KEK放射光」を計画し、 推進していきます。

このサイトについて

http://kekls.kek.jp/

イベント・ニュース

Conceptual Design Report (CDR) 暫定版 Ver.2 : http://www2.kek.jp/imss/notice/2016/09/072000.html

学術研究と人材育成